(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047144 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H01L 51/20

ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kornstädter Str. 16 A. 90765 Fürth (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/003770

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3055.

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 53 953.7

19. November 2002 (19.11.2002) DE

HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR). Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

90014 Nürnberg (DE).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]:

Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE).

Recherchenberichts: 2. September 2004

Veröffentlichungsdatum des internationalen

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,

BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A STRUCTURED, SEMI-CONDUCTIVE FUNCTIONAL LAYER AND A METHOD FOR PRODUCING SAID COMPONENT

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT STUKTURIERTER HALBLEITENDER FUNKTIONSSCHICHT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field-effect transistor and a method for producing said component. According to the invention, the semi-conductive layer of the component is structured, although said component can be produced by a cost-effective printing process. To achieve this, the lower functional layer is prepared by a treatment, in such a way that it comprises sub-sections, which are exposed to wetting in a subsequent process step and sub-sections that are not exposed to wetting.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

A CLASSIF	CATION OF SUBJECT MATTER H01L51/20			
110 /	1107503/ 40			
	international Patent Classification (IPC) or to both national classificat	ion and IRC		
B, FIELDS				
Minimum do	currentation searched (classification system followed by classification	n symbols)		
IPC 7	HOIL			
	the second secon	ah daarumaah oon baatadad in the Salda oo		
Documentati	on searched other than minimum documentation to the extent that su	icu cocrimenta ara elcandad. El rue delca 26	erened	
	ate base consulted during the international search (name of data bas	o and whom conding accord towns then		
		a mire harred sector entre resort		
 Fb0-144	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data			
,				
o postiliar	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vent passages	Relevant to claim No.	
x	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLA	Y TECH)	1-5	
	25 November 1999 (1999-11-25) column 3, line 10 - line 25			
	column 9, line 47 - line 62			
	the whole document		٠	
х	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNIN	G;	1-5	
	TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPL	AY TECH		
1	(GB); F) 28 October 1999 (1999-10 page 6	-28)	•	
1	the whole document			
v	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HE	NNTNC FT	1-5	
P,X	AL) 27 March 2003 (2003-03-27)	MMING L:	1-3	
	paragraph '0101!			
}	the whole document			
1				
	<u> </u>			
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	n annex.	
° Special ca	negories of cited documents:	"I later document published after the Inte or priority date and not in conflict with	mational filing date	
	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	cited to understand the principle or the invention	eory underlying the	
	E* earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to			
which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is clied to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the o	cument is taken atone	
O docum	on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an in document is combined with one or mo	ventive step when the ore other such docu-	
P° docuπ	means sent published prior to the international filling date but	ments, such combination being obvio in the art.	•	
later	than the priority date claimed	"&" document member of the same patent Date of mailing of the international see		
Dere of the	actual completion of the international search	_		
1	17 May 2004	27/05/2004		
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer		
{	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel (251-70) \$40-2040 Tx 31 651 eno ni	Dodon V		
1	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni., Fax: (+31-70) 340-3016	Bader, K		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

PCT/DE 03/03770

dte	atent document d in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE	19918193	A	25-11-1999	DE	19918193 A1	25-11-1999
				GB	2336553 A ,B	27-10-1999
				JP	2000202357 A	25-07-2000
WO	9954936	A	28-10-1999	AU	766162 B2	09-10-2003
				AU	3614399 A	08-11-1999
				BR	9909580 A	19-12-2000
				CA	2328094 A1	28-10-1999
				CN	1301400 T	27-06-2001
				EP	1074048 A1	07-02-2001
				WO	9954936 A1	28-10-1999
				JP Tw	2002512451 T 498395 B	23-04-2002
				US	6603139 B1	11-08-2002
					0003139 B1	05-08-2003
US	2003059987	A1	27-03-2003	AU	2015901 A	03-07-2001
				AU	2016001 A	03-07-2001
				AU AU	2206601 A 2206901 A	03-07-2001 03-07-2001
				BR	0016643 A	07-01-2003
	•		•	BR	0016660 A	25-02-2003
•				BR	0016661 A	25-02-2003
				BR	0016670 A	24-06-2003
				CA	2394881 A1	28-06-2001
				CA	2394886 A1	28-06-2001
				CA	2394895 A1	28-06-2001
				CA	2395004 A1	28-06-2001
				CN	1425201 T	18-06-2003
				CN	1425202 T	18-06-2003
				CN	1425203 T	18-06-2003 18-06-2003
				CN Ep	1425204 T 1243032 A2	25-09-2002
				ĒΡ	1243032 A2 1243033 A1	25-09-2002
				EP	1243034 A1	25-09-2002
				ĒΡ	1243035 A2	25-09-2002
				WO	0147043 A1	28-06-2001
				WO	0146987 A2	28-06-2001
				WO	0147044 A2	28-06-2001
				WO	0147045 A1	28-06-2001
				JP	2003518332 T	03-06-2003
				JP	2003518754 T	10-06-2003
				JP	2003518755 T	10-06-2003
				JP	2003518756 T	10-06-2003
				US	2003059984 A1	27-03-2003
				US US	2003059975 A1 2003060038 A1	27-03-2003 27-03-2003
				TW	552668 B	11-09-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



		 	
A KLASSII IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L51/20		
North dar Int	lernationalen Paleniklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	Mikation und der IPK	
	ACHIERTE GERIETE		
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole	·)	
IPK 7			
Recherchie	nte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	eit diese unter die recherchierten Gebietz	tallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data		
C. ALS WI	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategories	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLAY 25. November 1999 (1999-11-25)	(TECH)	1-5
	Spalte 3, Zeile 10 - Zeile 25 Spalte 9, Zeile 47 - Zeile 62 das ganze Dokument		-
X	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNING TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPL/ (GB); F) 28. Oktober 1999 (1999-10 Seite 6	AY TECH	1-5
P,X	das ganze Dokument US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HEI AL) 27. März 2003 (2003-03-27) Absatz '0101! das ganze Dokument	NNING ET	1-5
	oltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Dehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröfi aber "E" ältere: Anm "L" Veröff scha ande	entlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist s Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen	T* Spätere Veröffentlichung, die nach de oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmetoting nicht kollidiert, sondern n Erfindung zugrundellegenden Prinzip Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bed kann allein aufgrund dieser Veröffent erfinderischer Tätigkeit berüherd bet "Y Veröffentlichung von besonderer Bed kann nicht als auf erfinderischer Tätig	nt worden ist und mit der ur zum Verständnis des der s oder der ihr zugrundellegenden sutung die beenspruchte Erfindung lichung nicht als neu oder auf rachtet werden sutung; die beanspruchte Erfindung
O Veröf eine *P* Veröf	eführt) ferdilchung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	werden, wenn die Veröffentlichung m Veröffentlichungen dieser Kategorie diese Verbindung für einen Fachmar '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	ill einer oder mehreren anderen in Verbindung gebracht wird und in nahellegend ist
	a Abschiusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen F	lecherchenberichts
	17. Mai 2004	27/05/2004	·
Name und	d Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentiaam 2	Bevolimächtigter Bediensteler	_
	NL - 2260 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fecc (+31-70) 340-3016	Bader, K	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angeben zu Veröffenwonungen, die zur selben Patentfamilie gehören

transfer Alterizationen
PCT/DE 03/03770

	cherchenbericht es Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentiamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 1	19918193	Α	25-11-1999	DE	19918193 A1	25-11-1999
				GB	2336553 A ,B	27-10-1999
				JP	2000202357 A	25-07-2000
WO 9	954936	A	28-10-1999	AU	766162 B2	09-10-2003
				AU	3614399 A	08-11-1999
				BR	9909580 A	19-12-2000
•				CA	2328094 A1	28-10-1999
				CN	1301400 T	27-06-2001
			• •	EP	1074048 A1	07-02-2001
				WO JP	9954936 A1 2002512451 T	28-10-1999
				TW	2002512451 T 498395 B	23-04-2002
				US	6603139 B1	11-08-2002
						05-08-2003
US 2	2003059987	A1	27-03-2003	ΑU	2015901 A	03-07-2001
				AU	2016001 A	03-07-2001
				AU	2206601 A	03-07-2001
		•		AU	2206901 A	03-07-2001
•			•	BR	0016643 A	07-01-2003
			,	BR BR	0016660 A 0016661 A	25-02-2003 25-02-2003
			•	BR	0016670 A	24-06-2003
				CA	2394881 A1	28-06-2001
				CA	2394886 A1	28-06-2001
				CA	2394895 A1	28-06-2001
				CA	2395004 A1	28-06-2001
				CN	1425201 T	18-06-2003
				CN	1425202 T	18-06-2003
				CN	1425203 T	18-06-2003
				CN	1425204 T	18-06-2003
				EP	1243032 A2	25-09-2002
				EP	1243033 A1	25-09-2002
				EP	1243034 A1	25-09-2002
				EP WO	1243035 A2	25-09-2002 28-06-2001
				WO	0147043 A1 0146987 A2	28-06-2001 28-06-2001
				WO	0147044 A2	28-06-2001
				WO	0147044 A2 0147045 A1	28-06-2001
				JP	2003518332 T	03-06-2003
				JP	2003518754 T	10-06-2003
			•	JP	2003518755 T	10-06-2003
			•	JP	2003518756 T	10-06-2003
				ÜS	2003059984 A1	27-03-2003
				US	2003059975 A1	27-03-2003
				US	2003060038 A1	27-03-2003
				TW	552668 B	11-09-2003